19 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出額公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭55—111970

6)/Int. Cl.³ C 30 B 19/06 #H 01 F 41/28

H 01 L 21/208

識別記号

庁内整理番号 6703-4G 7303-5E

7739--5 F

❸公開 昭和55年(1980)8月6日

審査請求 未請求

(全 2 頁)

❷結晶膜育成用ウエハ・ホルダ

②実

願 昭54-10526

②出

顧 昭54(1979)1月30日

⑩考 案 者

雪 笠原慎--

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

②考案 者 井上博史

匈実用新実登録請求の範囲

高温の成長メルト中に板状のウエハを浸漬し該 成長メルトから析出した溶質成分よりなる結晶膜 を前記ウエハ表面にて育成する際に該ウエハを保 持するウエハ・ホルダであつて、前配ウエハの片 側略全面にわたり接触する白金板を具備すること 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫考 案 者 神代光栄

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 顕 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

仍代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

を特徴とする結晶膜育成用ウエハ・ホルダ。 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来のものを示し、第3 図および第4図は本考案の一実施例を示している。 1…アーム固定部、2a~2b…アーム、4… ウェハ、5,5a,5b…結晶膜、P…白金板。











